दिनांक – 29.07.17

राखी मेकिंग व क्ले मॉडलिंग में पेटाइंस ने दिखाई प्रतिभा

दिनांक 29 जुलाई 2017 को पठानिया वर्ल्ड कैम्पस के प्रांगण में 'राखी मेकिंग' तथा क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती कंचन हुरिया, सुनीता मोर तथा तरुणा अनेजा के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर कक्षा एक व दो के नन्हे–नन्हे विद्यार्थियों ने क्ले मॉडलिंग के द्वारा विभिन्न आकृतियाँ बनाकर अपनी कला को दर्शाया तथा कक्षा तीन व चार के विद्यार्थियों ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए सुंदर राखियाँ बनाकर देशप्रेम की भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर छोटे–छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। क्ले मॉडलिंग में श्रीमती एकता व अमिता दुरेजा ने तथा राखी मेकिंग में श्री राजकुमार चोपड़ा व ऋतु बहल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कक्षा एक से निशिद्वा, तेजस, अनमोल, अनन्या, यशदीप, अनन्या जैन व दक्ष आर्य की तथा कक्षा–दो से सात्विक, सना, ध्रुव बतरा, सृष्टि, व्योम, मिशिका, पवित्र, साकेत, खुश की कलाकृत्तियाँ और कक्षा तीन से प्रांजय, गौरी, चित्राक्षी, रुपांशी, अमन, जेनिशा, उद्यन, डेलिशा व रक्षित तथा कक्षा चार से यशिका, गुणिका गुलाटी, अभिषेक, कपिश व मुदित की राखियाँ सराहनीय रही। निदेशक श्री अंशुल पठानिया, प्रधानाचार्या श्रीमती वर्षा रानी पठानिया व उप–प्रधानाचार्या श्रीमती तन्वी पठानिया ने बच्चों की हौंसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं तथा बच्चे अपने देश की परम्परा व त्योहारों से परिचित होते हैं।